Электроннолучевая сварка

ЭЛС позволяет:

- соединять за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм;
- обеспечивать малый объем литого металла;
- глубокое и узкое проплавление т.н. «Кинжальное»;
- большая скорость сварки;
- мелко-зернистая структура металла шва;
- наличие вакуумной защиты;
- сваривать тугоплавкие и химически активные металлы и сплавы;
- расстояние от пушки до свариваемой поверхности может изменятся от 50 до 500 мм, обеспечивая возможность сварки в трудно доступных местах;
- кратковременность теплового воздействия;
- незначительные термические деформации соединяемых деталей и конструкции в целом (во многих случаях не превышают допусков на механическую обработку)
- как правило после ЭЛС термическая обработка не требуется;
- использование импульсного режима позволяет за счет изменения частоты и продолжительности импульсов регулируется тепловложение.

Электроннолучевая сварка

Особенности ЭЛС:

Отклонение электронного пучка в магнитном и электростатическом поле происходит практически безинерционно. Это дает возможность перемещать пучок по поверхности свариваемых деталей по различным траекториям. При этом многие сварочные задачи могут решатся без перемещения изделия или сварочного инструмента – электронной пушки.



Электроннолучевая сварка

Основные причины, существенно сдерживающие расширение промышленного применения ЭЛС:

- высокая стоимость оборудования;
- сложность оборудования по сравнению с обычным;
- необходимость в квалифицированном персонале;
- консерватизм проектантов и технологов, ориентирующихся на традиционные технологии.

Электроннолучевая сварка

Таким образом, ЭЛС остается специальным технологическим процессом и применяется прежде всего там, где невозможно использование традиционных способов, а также в серийном и массовом производстве.

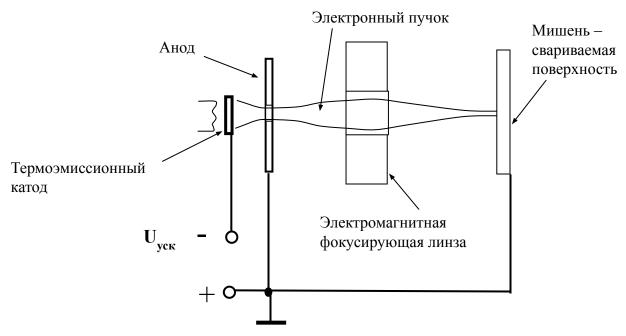
При переходе на ЭЛС необходимым является определение ТЭО, где нужно учитывать:

- стоимость оборудования;
- экономии сварочных материалов;
- культуру производства;
- качество сварного соединения;
- высокая работоспособность, надежность и долговечность.

Физические основы электронно-лучевого нагрева

Формирование электронного пучка

•Электронный пучок - направленный поток электронов, переносящий энергию, приобретенную при ускорении в электрическом поле



Физические основы электронно-лучевого нагрева

Сущность электронно-лучевого нагрева состоит в следующем Кинетическая энергия, пропорциональная скорости электронов в пучке, передается мишени:

$$W_e = \frac{mv^2}{2} = eU$$

Ускоренный и сфокусированный поток электронов бомбардирует поверхность мишени. Скорость электронов в момент столкновения с мишенью:

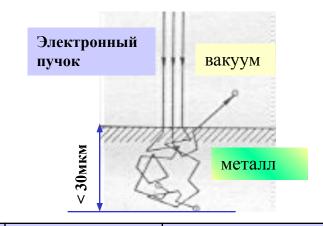
$$v = \sqrt{(\frac{2e}{m})U_{yck}}$$

 $v = \sqrt{(\frac{2e}{m})}U_{vck}$ е/m – удельный заряд электрона 1,758796×10⁻¹¹к/кг

В результате торможения, кинетическая энергия превращается в тепло, которого достаточно для плавления и испарения материала мишени.

Выделение энергии происходит в слое некоторой толщины. Эта величина зависит от длинны пробега электрона в материале, т.е. расстояние от поверхности до точки, где электрон приобретает среднею тепловую скорость свободных электронов данного материала и описывается уравнением Шонланда:

$$\delta_{9} = 2.1 \times 10^{-15} \frac{U_{yck}^{2}}{\rho}$$

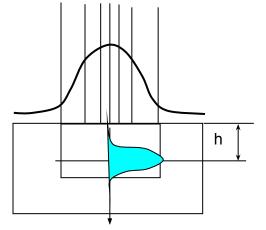


Материал	Ускоряющее напряжение, кВ	Глубина пробега электрона, мкм
титан	30	5
сталь	10	0,27

Физические основы электронно-лучевого нагрева

Распределение электронов в пучке близко к распределению по закону Гаусса

$$j = j_m \exp\left(-\frac{r^2}{r_e}\right)$$



r – текущее значение радиуса пучка

r_е – эффективный радиус пучка

ј_m – максимальное значение плотности

Распределение энергии по глубине пробега имеет максимум (максимальное выделение энергии):

- □ на глубине h=0,7 $oldsymbol{\delta}_{\mathfrak{S}}$
- □ ширина максимального выделения энергии: e = 0,25h

Физические основы электронно-лучевого нагрева

Образование глубокого проплавления при электроннолучевой сварке

С увеличением q^2 неизбежно должна возникнуть ситуация, когда скорость вводимой энергии становится равно или больше скорости отвода энергии (тепла).

На глубине h будет происходить испарение металла, в результате жидкая фаза будет выброшена, образуется отверстие глубиной $\approx h$.

Процесс образования канала проплавления является прерывистым – периодически испаряется слой толщиной $pprox \delta_{_{\mathfrak{I}}}$, , а в промежутках электронный пучок рассеивается на парах металла и стенках канала.

Время энергонакопления до взрывного выброса жидкой фазы



Время рассеивания пара

$$\tau_p = \frac{\rho \delta_{\vartheta} d_n^2}{\rho^* V_p d_\kappa^2}$$

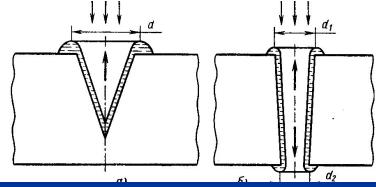
р* - критическая плотность пара, при которой ослабление удельной мощности на дне канала соответствует критической;

V_{..} – скорость разлета пара

- Торможение электронов сопровождается выделением тепловой
- Происходит нагрев, плавление и испарение металла.
- Давление отдачи парового потока вытесняет жидкий фазу, освобождая твердую поверхность металла.
- Процесс повторяется в результате чего образуется канал проплавления.
- Глубина канала зависит от энергии и количества электронов пучке и его диаметра

Физические основы электронно-лучевого нагрева Образование глубокого проплавления при электроннолучевой сварке

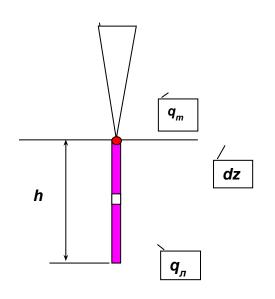
Для сквозного проплавления $d_{\kappa}^{2} = d_{1}^{2} + d_{2}^{2}$



Продолжительность процесса образования канала проплавления есть суммарная продолжительность элементарных циклов: $t = n(\tau_{tt} + \tau_{p})$

В общем балансе времени на процесс «чистого» испарения уходит только 5 – 10%, остальное время занимает рассеивание.

С точки зрения тепловых процессов модель глубокого проплавления можно считать результатом комбинации дух одновременно действующий источников тепла – точечного и линейного.



Для условий сварки делаются допущения:

- источники тепла считаются сосредоточенными;
- теплофизические константы материала не изменяются в зависимости от температуры;
- перенос тепла осуществляется теплопроводностью.

С одной стороны электронный пучок выделяет свою энергию на поверхности материала и он может быть представлен как точечный источник с тепловой мощностью q_{m} .

При этом форма проплавления приближается к полусфере, как происходит при воздействии других видов источников тепла, например, сварочная дуга.

Распределение температур в полубесконечном теле от действия неподвижного точечного источника может быть представлено следующей зависимостью:

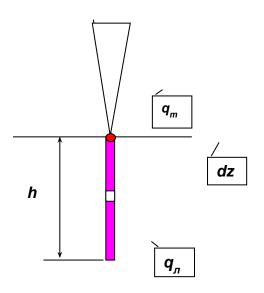
$$T_m = \frac{q_m}{2\pi\lambda R}$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

<mark>R - координаты точки</mark>

При движении точечного источника со скоростью Vсв распределение температур будет определятся

$$T_{m} = \frac{q_{m}}{2\pi\lambda R} \exp\left[-\frac{V_{cs}(x+R)}{2a}\right]$$



Физические основы электронно-лучевого нагрева Образование глубокого проплавления при электроннолучевой сварке

С другой стороны, при образовании глубокого проплавления электронный пучок может быть представлен как линейный источник тепла *qл*. его можно рассматривать как совокупность мгновенных точечных источников

$$dq = q^2/(h_{проплав}dZ)$$

dZ – приращение глубины действия линейного источника

Для стационарного случая в упрощенном виде изменение температуры от воздействия линейного источника будет:

$$T_{_{\pi}} = \int_{0}^{h_{np}} \frac{q_{_{\pi}}}{2\pi\lambda Rh_{np}} dZ$$

Для условий проплавления перемещающимся пучком:

$$T_{n} = \frac{q_{n}}{2\pi\lambda h_{np}} exp\left(-\frac{V_{cs}X}{2a}\right) \kappa \left(\frac{V_{cs}r}{2a}\right) \qquad \qquad \boxed{q_{n}}$$

k и *r*– соответственно коэффициент сосредоточенности и радиус нормального кругового источника тепла.

Результат действия точечного и линейного источников можно представить :

$$T=T_m+T_s$$

Физические основы электронно-лучевого нагрева

Тепловой баланс при электронно-лучевом нагреве:

$$Q = Q_{mn} + Q_{nnae} + Q_{ucn} + Q_{usn} + Q_{u} + Q_{peh} + Q_{29} + Q_{m9}$$

 Q_{mn} – отвод тепла за счет теплопроводности;

 $\mathbf{Q}_{\scriptscriptstyle{\Pi \Pi a B}}$ – расход тепловой энергии на плавление металла;

 \mathbf{Q}_{ucn} - расход тепловой энергии на испарение металла;

 ${\it Q}_{{\it u}{\it x}{\it n}}$ - расход тепловой энергии на световое и тепловое излучение;

 ${f Q}_u$ - расход тепловой энергии на ионизацию остаточного газа и паров металла ;

 Q_{peh} - расход тепловой энергии на рентгеновское излучение;

 ${\bf Q}_{{\bf 2}_{3}}$ - расход тепловой энергии на вторичное электронное излучение;

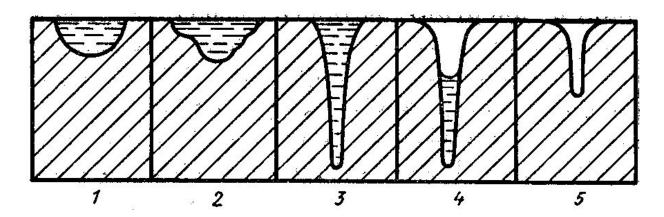
 ${\bf Q}_{m_2}$ - расход тепловой энергии на термоэлектронную эмиссию.

При удельной мощности пучка меньше 105 *Bm/см*² :

$$Q_{ucn} = 5 - 10 \%; \ Q_{nnae} = 30 - 35\%,$$

Физические основы электронно-лучевого нагрева

Остальная мощность тратится на нагрев объема обрабатываемого материала. Повышение удельной мощности приводит к увеличению доли Q_{ucn} и Q_{nnae} , а на поверхности появляется формирование расплава, форма которой меняется от полусферической к «кинжальной»



Удельная мощность при которой начинается «кинжальное» проплавление является критической, зависит от обрабатываемого материала и может быть оценена:

$$q_2' \approx \rho L_{ucn} \sqrt{\frac{a}{\tau_3}}$$

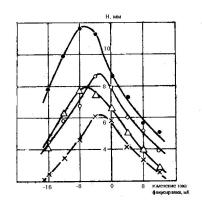
 ρ - плотность материала, $\kappa z/m^2$ L_{ucn} – теплота испарения, $\mathcal{L}_{w/\kappa z}$ a – коэффициент температуропроводности, m^2/c t - продолжительность энергонакопления

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ СВАРКИ И ГЕОМЕТРИЯ ЗОНЫ ПРОПЛАВЛЕНИЯ

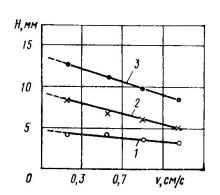
Основные параметры процесса ЭЛС

- •ускоряющее напряжение, кВ;
- •ток электронного пучка, мА;
- •скорость сварки, м/ч;
- •положение электронного пучка (ток фокусировки);
- •модуляция электронного пучка (импульсный режим, развертка пучка и др.)

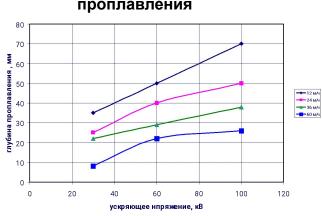
Влияние степени фокусировки на глубину проплавления



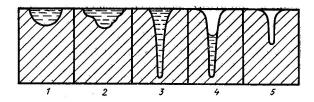
Влияние скорости сварки на глубину проплавления



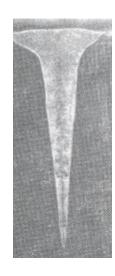
Влияние ускоряющего напряжения на глубину проплавления



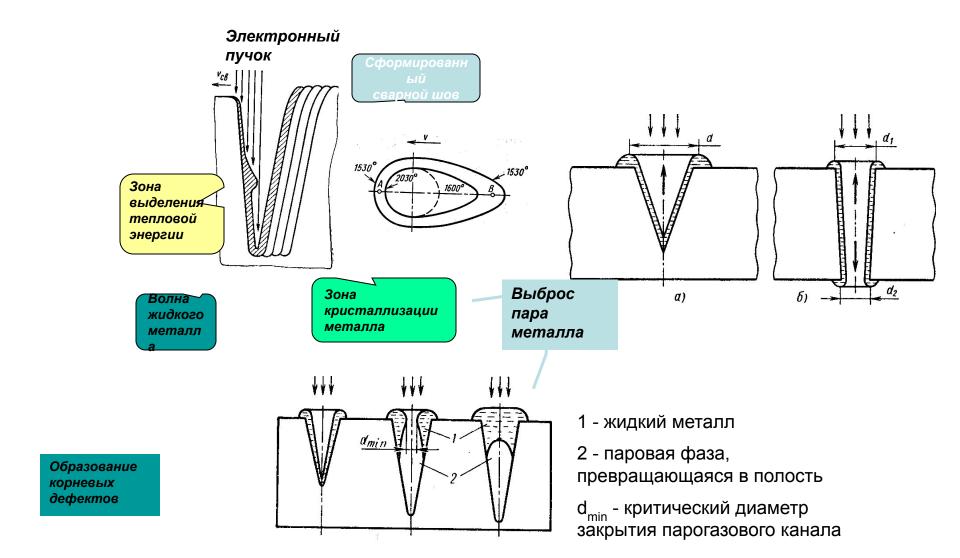
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА С МАТЕРИАЛОМ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ



При постоянной энергии электронного пучка глубина и ширина проплавления может меняться в широких пределах



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВАРНОГО ШВА



ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЧОК — ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК НАГРЕВА

- •Электронный пучок направленный поток электронов, переносящий энергию, приобретенную при ускорении в электрическом поле.
- •Кинетическая энергия, пропорциональная скорости электронов в пучке, передается мишени:

$$W_e = mv^2/2 = eU$$

•Мощность электронного пучка:

$$q_{\Pi} = I_{\Pi} U_{yck}$$

•Удельная мощность в пучке:

$$q_2 = q_{\Pi} / S_{\Pi} = I_{\Pi} U_{yck} / \pi r^2$$

•Скорость электронов в момент столкновения с мишенью:

$$v = \sqrt{(2e / m) U_{yc\kappa}}$$

